

平成 31 年 3 月 吉日

御中

第 8 回半導体界面制御国際シンポジウム組織委員会 委員長
日本学術振興会 半導体界面制御技術第 154 委員会 委員長
宮崎 誠一

国際シンポジウム開催における企業支援の依頼について

拝啓 時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素より、半導体界面技術第 154 委員会に対しまして、ご高配頂き誠にありがとうございます。この度、本委員会では、Si 系ヘテロ半導体および半導体界面制御に関する第一線の研究者が一堂に会する機会と場とを提供し、最新の研究成果を参加者相互で授受することにより、学術的並びに技術的課題の把握、解決策及び将来展望を討議するため、第 8 回半導体界面制御国際シンポジウム「8th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces (略称:ISCSI-VIII)」を開催することとなりました。

当該国際シンポジウムは、日・欧・米の研究者らが発起人となり、世界中の著名な研究者の賛同を得て、これまで 7 回すなわち、1993 年、1996 年、1999 年、2002 年に軽井沢、2007 年に八王子、2013 年に福岡、2016 年に名古屋にて、概ね 3 年毎に開催されており、いずれの会議についても、関係各位のご協力及びご支援により成功裡に終了しております。今第 8 回は 2019 年 11 月 27 日（水）から 30 日（土）までの間、東北大学で開催する運びとなりました。

本国際シンポジウムは、ヘテロ半導体および半導体界面に関し、基礎から応用までを包括的に討議できる国際シンポジウムとして、常に 200 名規模の研究者が参加し活発な討論が行われてきており、該分野の発展を促し、貢献いたしてきたものと考えております。従って、該研究分野の学術の国際交流振興並びにわが国の次世代産業育成のためには、世界の英知を結集して最新成果を包括的に討論する場を設けることが極めて有効かつ重要であると確信しております。

つきましては、上記の趣旨をご理解いただき、本国際シンポジウムの更なる発展を実現すべく、当該研究・技術分野にご関係の深い貴社から、広告宣伝費(展示無)、または展示費、あるいは、ランチョンセミナー費、にてご支援賜りたく、宜しく願い申し上げます。ご承諾いただけましたら、お手数ですが、別紙企業支援承諾書にご記入の上、下記のお問合せ先（連絡先）までご通知いただければ幸いです。

ご支援いただきます企業様には以下の特典をご提供させていただきます。

- ・ 本国際シンポジウムホームページにて支援企業として貴社名（ロゴ）をご掲示、
- ・ ウェルカムパーティ／コーヒブレイク時、会場内で貴社名（ロゴ）のご掲示、
- ・ 休憩時メイン会場にて、貴社名（ロゴ）をスライドショーにて放映。

何卒ご支援ご協力の程、宜しく願い申し上げます。

敬 具

添付書類

ISCSI-VIII 企業支援承諾書

1 通

ISCSI-VIII 開催趣意書

1 通

問合せ先（連絡先）

東京大学大学院 准教授 喜多 浩之

〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1

東京大学大学院工学研究科マテリアル工学専攻

Tel/Fax: 03-5841-7164

E-mail: kita@scio.t.u-tokyo.ac.jp